

リスト規制一覧①

2017.1.7 改正施行

| 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 輸出許可品目名 |
|--------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 武器 | | (15) | ロボット等 | 3 化学兵器 | | (15) | ロケット・UAV用構造材料 |
| (1) | 鉄砲・銃砲弾等 | (16) | 振動試験装置等 | (1) | 軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤と同等の毒性の物質・原料 | (16) | ロケット・UAV用加速度計・ジャイロスコープ等 |
| (2) | 爆発物・発射装置等 | (17) | ガス遠心分離機ロータ用構造材料 | | 化学製剤用製造機械装置等 | (17) | ロケット・UAV用飛行・姿勢制御装置他 |
| (3) | 火薬類・軍用燃料 | (18) | ベリリウム | (2) | 1.反応器、2.貯蔵容器、3.熱交換器・凝縮器等、4.蒸留塔・吸収塔等、5.充填用機械、6.攪拌機等、7.弁等、8.多重管、9.ポンプ等、10.焼却装置、11.空气中の物質検知装置等 | (18) | アビオニクス装置等 |
| (4) | 火薬又は爆薬の安定剤 | (19) | 核兵器起爆用アルファ線源用物質 | | | (18の2) | ロケット・UAV用熱電池 |
| (5) | 指向性エネルギー兵器等 | (20) | ほう素10 | | | (19) | 航空機・船舶用重力計・重力勾配計 |
| (6) | 運動エネルギー兵器等 | (21) | 核燃料物質製造用還元剤・酸化剤 | | | (20) | ロケット・UAV発射台・支援装置 |
| (7) | 軍用車両・軍用仮設橋等 | (22) | るつぼ | | | (21) | ロケット・UAV用無線遠隔測定装置他 |
| (8) | 軍用船舶等 | (23) | hafニウム | | | (22) | ロケット搭載用電子計算機 |
| (9) | 軍用航空機等 | (24) | リチウム | | | (23) | ロケット・UAV用A/D変換器 |
| (10) | 防潜網・魚雷防御網他 | (25) | タングステン | 3の2 生物兵器 | | (24) | 振動試験装置等、空気力学試験装置・燃焼試験装置他 |
| (11) | 装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等 | (26) | ジルコニウム | (1) | 軍用細菌製剤の原料 | (24の2) | ロケット設計用電子計算機 |
| (12) | 軍用探照灯・制御装置 | (27) | ふっ素製造用電解槽 | | 細菌製剤用製造装置等 | (25) | 音波・電波・光の減少材料・装置 |
| (13) | 軍用細菌製剤・化学製剤等 | (28) | ガス遠心分離機ロータ製造装置等 | (2) | 1.物理的封じ込め用装置、2.発酵槽、3.遠心分離機、4.クロスフローろ過用装置等、5.凍結乾燥器、5の2.噴霧乾燥器、6.封じ込め施設用防護装置、7.粒子状物質吸入試験用装置、8.噴霧器・煙霧器等 | (26) | ロケット・UAV用IC・探知装置・レドーム |
| (13の2) | 軍用細菌製剤・化学製剤などの浄化用化学物質混合物 | (29) | 遠心力式鈞合試験機 | | | 5 先端材料 | |
| (14) | 軍用化学製剤用細胞株他 | (30) | フィラメントワインディング装置等 | | | (1) | ふっ素化合物製品 |
| (15) | 軍用火薬類の製造・試験装置等 | (31) | レーザー発振器 | | | (2) | 【削除】ヒニリデンフルオライド圧電重合体他 |
| (16) | 兵器製造用機械装置等 | (32) | 質量分析計・イオン源 | | | (3) | 芳香族ポリイミド製品 |
| (17) | 軍用人工衛星等 | (33) | 圧力計・ペローズ弁 | | | (4) | チタン・アルミニウム合金成形工具 |
| 2 原子力 | | (34) | ソリノイドコイル形超電導電磁石 | 4 ミサイル | | (5) | チタン・ニッケルなどの合金・粉、製造装置等 |
| (1) | 核燃料物質・核原料物質 | (35) | 真空ポンプ | (1) | ロケット・製造装置等 | (6) | 金属磁性材料 |
| (2) | 原子炉・原子炉用発電装置等 | (35の2) | スクロール型圧縮機・真空ポンプ | (1の2) | 無人航空機(UAV)・製造装置等 | (7) | ウランチタン合金・タングステン合金 |
| (3) | 重水素・重水素化合物 | (36) | 直流電源装置 | (2) | ロケット誘導装置・試験装置等 | (8) | 超電導材料 |
| (4) | 人造黒鉛 | (37) | 電子加速器・エックス線装置 | (3) | 推進装置等 | (9) | 【削除】作動油 |
| (5) | 核燃料物質分離再生装置等 | (38) | 衝撃試験機 | (4) | しごきスピニング加工機等 | (10) | 潤滑剤 |
| (6) | リチウム同位元素分離用装置等 | (39) | 高速度カメラ等 | (5) | 推進薬制御装置用の1.サーボ弁、2.ポンプ、3.ガスタービン | (11) | 振動防止用液体 |
| (7) | ウラン・プルトニウム同位元素分離用装置等 | (40) | 干渉計・圧力測定器・圧力変換器 | (5の2) | (5)-2に使用できる軸受 | (12) | 冷媒用液体 |
| (8) | 周波数変換器等 | (41) | 核兵器起爆(試験)用貨物 | (6) | 推進薬・原料 | (13) | セラミックの粉末 |
| (9) | ニッケル粉・ニッケル多孔質金属 | (42) | 光電子増倍管 | (7) | 推進薬の製造・試験装置等 | (14) | セラミック複合材料 |
| (10) | 重水素・重水素化合物の製造装置等 | (43) | 中性子発生装置 | (8) | 粉粒体用混合機等 | (15) | ポリジオルガノシラン・ポリシラザン他 |
| (10の2) | ウラン・プルトニウム製造用装置等 | (44) | 遠隔操作のマニピュレーター | (9) | ジェットミル・粉末金属製造装置等 | (16) | ビスマレイト・芳香族ポリイミド他 |
| (11) | しごきスピニング加工機等 | (45) | 放射線遮蔽窓・窓枠 | (10) | 複合材料製造装置等 | (17) | 【変更】ふっ化ポリイミド等 |
| (12) | 1 数値制御工作機械 | (46) | 放射線影響防止テレビカメラ・レンズ | (11) | ノズル | (18) | プリプレグ・プリフォーム・成型品等 |
| | 2 測定装置 | (47) | トリチウム | (12) | ノズル・再突入機先端部製造装置 | (19) | ほう素・ほう素合金・硝酸 Guanジン他 |
| (13) | 誘導炉・アーク炉・溶解炉等 | (48) | トリチウム製造・回収・貯蔵装置 | (13) | アイソスタチックプレス・制御装置 | | |
| (14) | アイソスタチックプレス等 | (49) | 白金触媒 | (14) | 複合材料用の炉・制御装置 | | |
| | | (50) | ヘリウム3 | | | | |
| | | (51) | レニウム、レニウム合金 | | | | |
| | | (52) | 防爆構造の容器 | | | | |

* 赤字の【追加】【変更】等は2017年1月7日改正施行。

リスト規制一覧②

2017.1.7 改正施行

| 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 輸出許可品目名 | 項番 | 2015.10.01 改正施行 |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 6 材料加工 | | (20) | アルミニウム・ガリウム他の有機金属化合物、燐・砒素他の有機化合物 | (7) | 光学器械又は光学部品の制御装置 | (1) | ガスタービンエンジン等 |
| (1) | 軸受等 | (21) | 燐・砒素・アンチモンの水素化合物 | (7の2) | 非球面光学素子 | (2) | 人工衛星・宇宙開発用飛しょう体等 |
| (2) | 数値制御工作機械 | (22) | 炭化けい素等 | (8) | レーザー発振器等 | (2の2) | 人工衛星等の制御装置等 |
| (3) | 歯車製造用工作機械等 | 8 電子計算機 | | (8の2) | レーザーマイクロフォン | (3) | ロケット推進装置等 |
| (4) | アイソスタチックプレス等 | (1) | 電子計算機等 | (9) | 磁力計・水中電場センサー・磁場勾配計・校正装置他 | (4) | 無人航空機等 |
| (5) | コーティング装置等 | 9 通信 | | (9の2) | 水中探知装置 | (5) | (1)~(4)、15の(10)の試験装置・測定装置・検査装置等 |
| (6) | 測定装置等 | (1) | 電子計算機等 | (10) | 重力計・重力勾配計 | 14 その他 | |
| (7) | ロボット等 | 9 通信 | | (11) | レーダー等 | (1) | 粉末状の金属燃料 |
| (8) | フィードバック装置他 | (2) | 伝送通信装置等 | (12) | 光反射率測定装置他 | (2) | 火薬・爆薬成分、添加剤・前駆物質 |
| (9) | 絞リスピニング加工機 | (3) | 電子交換装置 | (13) | 重力計製造装置・校正装置 | (3) | ディーゼルエンジン等 |
| 7 エレクトロニクス | | (4) | 通信用光ファイバー | (14) | 光検出器・光学部品材料物質他 | (4) | <削除> |
| (1) | 集積回路 | (5) | <削除> | 11 航法装置 | | (5) | 自給式潜水用具等 |
| (2) | マイクロ波用機器・ミリ波用機器等 | (5) | フェーズドアレイアンテナ | (1) | 加速度計等 | (6) | 航空機輸送土木機械等 |
| (3) | 信号処理装置等 | (5の2) | 監視用方向探知器等 | (2) | ジャイロスコープ等 | (7) | ロボット・制御装置等 |
| (4) | 超電導材料を用いた装置 | (5の3) | 無線通信傍受装置、通信妨害装置等 | (3) | 慣性航行装置 | (8) | 電気制動シャッター |
| (5) | 超電導電磁石 | (5の4) | 受信機能のみで電波等の干渉を観測する位置探知装置 | (4) | ジャイロ天測航法装置、衛星航法システム、電波受信機、航空機用高度計等 | (9) | 催涙剤・くしゃみ剤、これら散布装置等 |
| (6) | 一次・二次セル、太陽電池セル | (5の5) | インターネット利用通信監視装置等 | (4の2) | 水中ソナー航法装置等 | (10) | 簡易爆発装置の除去等の装置等 |
| (7) | 高電圧用コンデンサ | (6) | (1)~(3)、(5)~(5の5)までの設計・製造・測定装置、試験装置等 | (5) | (1)~(4の2)までの試験・製造装置他 | (11) | 爆発物探知装置 |
| (8) | エンコーダ | (7) | 暗号装置等 | 12 海洋関連 | | 15 機微品目 | |
| (8の2) | サイリスターデバイス・モジュール | (8) | 情報伝達信号漏洩防止装置等 | (1) | 潜水艇 | (1) | 無機繊維他を用いた成型品 |
| (8の3) | 電力制御用半導体素子 | (9) | 【削除】非暗号型情報通信システム | (2) | 船舶の部分品・附属装置 | (2) | 電波の吸収材・導電性高分子 |
| (9) | サンプリングオシロスコープ | (10) | 盗聴検知機能通信ケーブルシステム等 | (3) | 水中回収装置 | (3) | 核熱源物質 |
| (10) | 【変更】アナログデジタル変換器 | (11) | 【変更】(7)(8)若しくは(10)の設計・製造・測定装置他 | (4) | 【変更】水中用の照明装置 | (4) | デジタル伝送通信装置等 |
| (11) | 【変更】デジタル方式の記録装置 | 10 センサー等 | | (5) | 水中ロボット | (4の2) | 簡易爆発装置の妨害装置、その附属装置 |
| (12) | 信号発生器 | (1) | 水中探知装置等 | (6) | 密閉動力装置 | (5) | 水中探知装置等 |
| (13) | 周波数分析器 | (2) | 光検出器・冷却器等 | (7) | 回流水槽 | (6) | 宇宙用光検出器 |
| (14) | ネットワークアナライザー | (3) | センサー用の光ファイバー | (8) | 浮力材 | (7) | パルスレーダー断面計測装置等 |
| (15) | 原子周波数標準器 | (4) | 高速度撮影可能なカメラ等 | (9) | 閉鎖・半閉鎖回路式の自給式潜水用具 | (8) | 潜水艇 |
| (15の2) | スプレー冷却方式の熱制御装置 | (5) | 反射鏡 | (10) | 妨害用水中音響装置 | (9) | 船舶用防音装置 |
| (16) | 半導体製造装置等 | (6) | 宇宙用光学部品等 | 13 推進装置 | | (10) | ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、複合サイクルエンジン等 |
| (17) | マスク・レチクル等 | | | | | | |
| (18) | 半導体基板 | | | | | | |
| (19) | レジスト | | | | | | |

* 赤字の【追加】【変更】等は2017年1月7日改正施行。